

扩展功能

用Kierlik-Rosinberg的DFT方法研究活性炭分离空气中微量CCl₄

邵晓红,黄世萍,汪文川

北京化工大学理学院;北京化工大学化学工程学院分子与材料模拟实验室

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 接受日期

摘要 以N₂作为空气的主要成分,利用Kierlik和Rosinberg提出的密度函数理论(density functional theory, KR-DFT)研究了N₂/CCl₄双元混合物在活性炭内的吸附。重点讨论了孔径、压力和温度对CCl₄吸附选择性的影响,不为同条件下吸附回收空气中的CCl₄提供了理论参考。在KR-DFT计算中,N₂分子和CCl₄分子模型化为单点的Lennard-Jones球;流体分子与吸附剂材料之间的作用采用平均场理论中的10-4-3模型。在KR-DFT方法中,自由能采用标度的场粒子理论(scaled field particle theory, SPT)处理。讨论了孔径、压力和温度对吸附选择性的影响。研究结果表明,常温下当空气中CCl₄的含量为1%时,1.39nm的孔径最有利于CCl₄的吸附。

关键词 氮 四氯化碳 吸附剂 选择性 孔径

分类号 0641

本文信息

► [Supporting info](#)

► [PDF\(0KB\)](#)

► [\[HTML全文\]\(0KB\)](#)

► [参考文献](#)

服务与反馈

► [把本文推荐给朋友](#)

► [加入我的书架](#)

► [加入引用管理器](#)

► [复制索引](#)

► [Email Alert](#)

► [文章反馈](#)

► [浏览反馈信息](#)

相关信息

► [本刊中包含“氮”的相关文章](#)

► [本文作者相关文章](#)

· [邵晓红](#)

· [黄世萍](#)

· [汪文川](#)

Separation of CCl₄ from Air by Kierlik-Rosinberg's DFT Method on Activated Carbon

Shao Xiaohong, Huang Shiping, Wang Wenchuan

College of Science, College of Chemical Engineering, Beijing University of Chemical Technology; College of Science, Laboratory of Molecular and Materials Simulation, Beijing University of Chemicals Technology

Abstract The separation of binary mixture of N₂ and CCl₄ using activated carbon is studied by the new method of density functional theory proposed by Kierlik and Rosinberg. We discussed the effects of pore size, pressure and temperature on selectivity of CCl₄ for the N₂/CCl₄ mixtures. The study gave references of absorbing CCl₄ from air in different condition. The nitrogen and CCl₄ molecules are modeled as Lennard-Jones spherical molecules, and the well-known Steele's 10-4-3 potential are used to represent the interaction between the fluid molecule and the solid wall. In DFT method, the Helmholtz free energy is dealt by the scaled field particle theory. The results indicate that the pore size of 1.39 nm is the ideal size to separate CCl₄ from air with molar fraction of 1%.

Key words [NITROGEN](#) [CARBON TETRACHLORIDE](#) [ADSORBENT](#) [SELECTIVITY](#) [PORE SIZE](#)

DOI:

通讯作者